ВЛИЯНИЕ ГРАНИЧНЫХ УСЛОВИЙ НА КВАНТОВЫЙ МАГНЕТОТРАНСПОРТ В ТОНКОЙ ПЛЕНКЕ

© 2023 г. И. А. Кузнецова^а, О. В. Савенко^а, Д. Н. Романов^а *

^аЯрославский государственный университет им. П.Г. Демидова, Ярославль, 150003 Россия

*E-mail: romanov.yar357@mail.ru

Поступила в редакцию 29.03.2023 г.

После доработки 20.04.2023 г.

Принята к публикации 22.04.2023 г.

Получены аналитические выражения для коэффициентов Холла и магнетосопротивления тонкой полупроводниковой пленки. Рассматривается случай слабого магнитного поля и эффекты, связанные с расщеплением энергетического спектра носителей заряда на уровни Ландау, не учитываются. Изоэнергетическая поверхность материала полупроводника является эллипсоид вращения (сфероид). Выполнен переход к предельным случаям вырожденного и невырожденного электронных газов, зеркальных границ. Поведение носителей заряда описывается квантовым уравнением Лиувилля. Влияние поверхностного рассеяния носителей заряда учитывается через граничные условия Соффера. Проведен анализ зависимости коэффициентов Холла и магнетосопротивления от толщины пленки, индукции внешнего магнитного поля, шероховатости поверхности пленки.

Ключевые слова: тонкая пленка, уравнение Лиувилля, модель Соффера, коэффициент Холла, коэффициент магнетосопротивления

DOI: 10.31857/S0544126923700400, EDN: UYUDNQ

1. ВВЕДЕНИЕ

В настоящее время активно развиваются такие области науки и техники, как микро- и нанoeлектроника. Сегодня наблюдается тенденция к миниатюризации элементов интегральных схем. Современные технологии изготовления и выращивания слоистых наноструктур позволяют создавать нанослой толщиной порядка нескольких нанометров (меньше длины волны де Бройля носителей заряда). В таких нанослоях становится ярко выраженным квантовый размерный эффект, а электронный газ необходимо рассматривать как квазидвумерный газ, заключенный в потенциальную яму с бесконечно высокими стенками. При малых толщинах неровность поверхности на атомарном уровне существенно влияет на электрические и гальваномангнитные параметры нанослоя. Для теоретического описания явлений переноса носителей заряда необходимо использовать модели, которые бы учитывали квантование энергетического спектра носителей заряда и поверхностное рассеяние.

Изучение влияния магнитного поля на движение носителей заряда актуально для создания магнитной памяти. В настоящее время имеют востребованность элементы памяти с ультрабыстрым управлением намагниченностью [1]. По коэффициенту Холла можно определить механизм рассеяния [2], величину магнитного поля [3]. При умень-

шении толщины пленки коэффициент Холла возрастает, что позволяет точнее определять величину магнитной индукции поля.

Известных работ, посвященных вышеназванной тематике, существует пока ограниченное количество. В последние десятилетия активно развиваются методики, позволяющие определять профиль шероховатости поверхности с высокой точностью (атомно-силовая микроскопия и т.д.). Особый интерес вызывает использование тех моделей граничных условий, в которых фигурирует параметр, характеризующий степень неровности поверхности. В рамках данного проекта предлагается использовать метод, согласно которому поверхностное рассеяние носителей заряда будет учитываться через граничные условия Соффера [4], накладываемые на уравнение Лиувилля. Выбор модели Соффера обусловлен тем, что она получена в результате решения квантовомеханической задачи о взаимодействии электронной волны с поверхностью слоя и в этой модели фигурирует параметр шероховатости поверхности, который можно измерить непосредственно в экспериментальных условиях.

Для решения подобных задач необходимо использовать квантовую теорию процессов переноса, заключающуюся в нахождении элементов матрицы плотности решением уравнения Лиувилля. Авторы некоторых работ использовали различные ме-

тоды решения этого уравнения. В работе [5] применен метод функций Грина для решения задачи об электропроводности тонкой металлической пленки. В работах Мейеровича и др., опубликованных в начале 2000-х годов, использовался метод непосредственного расчета вероятности переходов носителей заряда за счет потенциала рассеяния с помощью автокорреляционных функций, описывающих профиль поверхности [6]. В другом источнике [7] производился непосредственный расчет гамильтониана, обусловленного рассеянием носителей заряда. Методы решения задач, использованные авторами, приводят к громоздким математическим расчетам. Теоретические исследования явлений переноса в нанопленках продолжают в настоящее время.

В настоящей работе для расчета гальваномагнитных параметров тонкой пленки применяется метод, рассмотренный в работах [8, 9], с использованием граничных условий Соффера.

2. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ

В настоящей работе рассматривается изолированный проводящий нанослой (тонкий слой из полупроводника, расположенный между двумя изолирующими слоями или нанесенный на изолирующую подложку). Толщина слоя равна a . Пленка находится в скрещенных однородных электрических и магнитных полях. Введем декартовую систему координат. Вдоль оси X направлен вектор напряженности электрического поля $\mathbf{E}$, а вдоль оси Z – вектор напряженности магнитного поля $\mathbf{H}$. Сила, действующая на электроны (дырки), имеет вид

$$\mathbf{F} = e(\mathbf{E} + \mathbf{E}_H) + \frac{e}{c}[\mathbf{v} \times \mathbf{H}], \quad (1)$$

где c – скорость света, e и $\mathbf{v}$ – соответственно, заряд и скорость свободного электрона, $\mathbf{E}_H$ – напряженность электрического поля, обусловленная эффектом Холла.

Электрические поля меняются по гармоническому закону:

$$E = E_{0x} \exp(i\omega t), \quad (2)$$

$$E_H = E_{0y} \exp(i\omega t), \quad (3)$$

где E_{0x} – амплитуда напряженности внешнего электрического поля, E_{0y} – амплитуда холловской

напряженности электрического поля, ω – частота внешнего электрического поля.

Изоэнергетическая поверхность ряда полупроводников (кремний, германий) имеет форму эллипсоидов. Для пленки, толщина которой сравнима с длиной волны де Бройля, необходимо учитывать квантование энергии носителей заряда. Изоэнергетическая поверхность с учетом квантовых разрывных эффектов будет представлять собой совокупность равностоящих эллипсов, центры которых лежат на оси p_z , а сами эллипсы расположены на эллипсоиде. В этом случае энергия носителей заряда принимает вид:

$$\begin{aligned} \varepsilon_n &= \varepsilon_{\parallel} + \varepsilon_{zn}; \quad \varepsilon_{\parallel} = \frac{p_x^2}{2m_1} + \frac{p_y^2}{2m_2}; \\ \varepsilon_{zn} &= \frac{p_{zn}^2}{2m_3}, \quad n = 1, 2, 3, \dots, N, \end{aligned} \quad (4)$$

где $m_{\parallel}$ и $m_{\perp}$ – соответственно продольная и поперечная эффективные массы носителя заряда. Проекция импульса носителя заряда на ось p_z принимает дискретный ряд значений, а на осях p_x и p_y – непрерывный ряд значений.

Проводящая пленка расположена между двумя диэлектриками, поэтому для электронов (дырок) пленка в первом приближении представляет собой потенциальную яму с бесконечно высокими стенками

$$U = \begin{cases} 0, & 0 \leq z \leq a, \\ \infty, & z < 0, z > a. \end{cases}$$

В этом случае проекция квазиимпульса на ось Z (p_{zn}) принимает следующие значения

$$p_{zn} = \frac{hn}{2a}; \quad n = 1, 2, 3, \dots, \quad (5)$$

где h – постоянная Планка.

Коэффициенты Холла и магнетосопротивления можно найти с помощью уравнения фон Неймана (квантового уравнения Лиувилля):

$$\frac{\partial \hat{\rho}}{\partial t} = \frac{1}{i\hbar} [\hat{H}, \hat{\rho}], \quad (6)$$

где $\hat{\rho}$ – оператор матрицы плотности, $\hat{H}$ – оператор Гамильтона, $\hbar$ – постоянная Дирака, а скобки обозначают коммутатор.

Из уравнения Лиувилля (6) в работах [8, 9] было получено кинетическое уравнение:

$$\frac{\partial f_n}{\partial t} + \mathbf{v} \frac{\partial f_n}{\partial \mathbf{r}} + \mathbf{F} \frac{\partial f_n}{\partial \mathbf{p}} = -\frac{2\pi}{\hbar} N_{imp} \sum_{n'} |V_{0n'}|^2 (f_n - f_{n-n'}) \delta(\varepsilon_n - \varepsilon_{n-n'}), \quad (7)$$

где f_n – это функция распределения носителей заряда на n -ом энергетическом уровне, $\mathbf{v}$ – это скорость электронов (дырок) в плоскости пленки, $\mathbf{r}$ – радиус-вектор электрона (дырки) в произвольной точке пленки, $\mathbf{F}$ – сила, действующая на носители заряда (1), N_{imp} – концентрация примесей, V_{0n} – матричный элемент рассеяния при переходе из n' -ого уровня на n -ый уровень, δ – дельта-функция.

Для учета поверхностного рассеяния будем использовать модель Соффера [4]:

$$\begin{cases} f_n^+(0, v_x, v_y) = q_{1n}(g_1, \vartheta_n) f_n^-(0, v_x, v_y), \\ f_n^-(a, v_x, v_y) = q_{2n}(g_2, \vartheta_n) f_n^+(a, v_x, v_y), \end{cases} \quad (8)$$

$$\begin{cases} q_{1n}(g_1, \vartheta_n) = \exp(-[4\pi g_1 \cos \vartheta_n]^2), \\ q_{2n}(g_2, \vartheta_n) = \exp(-[4\pi g_2 \cos \vartheta_n]^2), \end{cases} \quad (9)$$

$$g_1 = \frac{g_{s1}}{\lambda_{BV}}, \quad g_2 = \frac{g_{s2}}{\lambda_{BV}}, \quad (10)$$

где g_1 и g_2 – параметры шероховатости для нижней и верхней поверхности пленки; f_n^+ и f_n^- – неравновесные функции распределения электронов (дырок) соответственно с положительной и отрицательной проекциями скорости на ось Z

($n = 1, 2, 3 \dots$); ϑ_n – угол между импульсом носителя заряда и осью p_z ; g_{s1} и g_{s2} – соответственно среднеквадратичная высота поверхностного рельефа для нижней и верхней границы пленки; λ_{BV} – длина волны де Бройля электрона (дырки). В отличие от модели Фукса, в которой коэффициенты зеркальности q_{1n} и q_{2n} выбираются постоянными феноменологическим образом, в модели Соффера вероятность зеркального отражения зависит от угла падения носителя заряда на эту поверхность и от шероховатости этой поверхности.

Плотность тока $\mathbf{j}$ определяется следующим образом

$$\mathbf{j} = \frac{2e}{a} \sum_n \iint \mathbf{v} f_n \frac{dp_x dp_y}{h^2}. \quad (11)$$

Приборы могут показывать только усредненные по толщине пленки величины (9)

$$\langle \mathbf{j} \rangle = \frac{1}{a} \int_0^a \mathbf{j} dz. \quad (12)$$

Продольная составляющая электропроводности выражается через дифференциальный закон Ома:

$$\langle j_{x0} \rangle = \sigma_{\parallel} E_{0x}, \quad \sigma_{\parallel} = \sigma_{xx} - \sigma_{yx} \sigma_{xy} / \sigma_{yy}. \quad (13)$$

Коэффициент Холла R_H и коэффициент поперечного магнетосопротивления $\kappa_{\perp}$ будут иметь вид:

$$R_H = \frac{E_{0y}}{\langle j_{x0} \rangle H} = - \frac{\sigma_{yx}}{(\sigma_{xx} \sigma_{yy} - \sigma_{yx} \sigma_{xy}) H}, \quad \kappa_{\perp} = \frac{\sigma_{0\parallel} - \sigma_{\parallel}}{\sigma_{0\parallel} H^2}, \quad (14)$$

где $\sigma_{0\parallel} = \sigma_{\parallel}(B = 0)$.

3. РАСЧЕТ КОЭФФИЦИЕНТОВ ХОЛЛА И МАГНЕТСОПРОТИВЛЕНИЯ

Используя тот же метод решения, что и в работе [8, 9], запишем окончательные результаты. Для этого введем безразмерные параметры:

$$m_0 = \sqrt[3]{m_{\perp}^2 m_{\parallel}}, \quad k_{m\perp} = m_{\perp} / m_0, \quad k_{m\parallel} = m_{\parallel} / m_0, \quad (15)$$

где $k_{m\perp}$ и $k_{m\parallel}$ – безразмерные поперечная и продольная эффективные массы носителей заряда, которые связаны соотношением $k_{m\perp}^2 k_{m\parallel} = 1$,

$$\begin{aligned} \lambda_B &= h / p_{1V}, \quad p_{1V} = m_0 v_{0V}, \\ \Lambda &= v_0 \tau = v_{0V} \tau_V, \quad x_{\lambda} = \Lambda / \lambda_B, \end{aligned} \quad (16)$$

где Λ – длина свободного пробега электронов (дырок) в объемном проводнике без учета влияния границ пленки, которая при учете квантовых размерных эффектов не меняется, τ и τ_V – объемное время релаксации в присутствии и отсутствии

квантового размерного эффекта соответственно, v_0 и v_{0V} – характеристическая скорость носителей заряда в присутствии и отсутствии квантового размерного эффекта соответственно [9],

$$\begin{aligned} x_B &= a / \lambda_B, \quad x_0 = a / \Lambda, \\ y_0 &= \omega \tau_V, \quad u_{\parallel} = \mu / (k_B T), \end{aligned} \quad (17)$$

где x_0 – безразмерная толщина пленки, y_0 – безразмерная частота внешнего электрического поля, k_B – постоянная Больцмана, T – температура,

$$\begin{aligned} u_1 &= h^2 / (8 m_0 a^2 k_B T), \quad u_{\mu} = \mu / (k_B T), \\ u_0 &= m_0 v_0^2 / (2 k_B T), \end{aligned} \quad (18)$$

где μ – химический потенциал,

$$u_{0V} = m_0 v_{0V}^2 / (2 k_B T), \quad k = \sqrt{u_0 / u_{0V}}, \quad (19)$$

$$\tau_{\beta} = \sin(\beta / k_{m\perp}) / (\beta / k_{m\perp}), \quad (20)$$

$$z_0 = x_0 (k - i y_0), \quad \beta = \tau_V e H / (m_0 c), \quad (21)$$

где β – безразмерная напряженность внешнего магнитного поля,

$$\Omega_{1n} = \frac{2x_0x_\lambda z_0}{nk_{m\perp}^2}, \quad \Omega_{2n} = \frac{2x_\lambda x_0^2 \beta}{nk_{m\perp}^3}, \quad (22) \quad \text{где } F_j(x) \text{ — интеграл Ферми–Дирака с индексом } j, \Gamma(j+1) \text{ — гамма-функция,}$$

$$u_{0V} = \frac{5}{6} \left(\frac{2}{k_{m\perp}} + k_{m\perp}^2 \right) \frac{F_{3/2}(u_\mu)}{F_{1/2}(u_\mu)}, \quad (23) \quad u_0 = \frac{5}{3P_1} \left(\frac{P_3}{k_{m\perp}} + k_{m\perp}^2 P_2 \right), \quad (25)$$

$$F_j(x) = \frac{1}{\Gamma(j+1)} \int_0^\infty \frac{t^j dt}{1+e^{-t-x}}, \quad \Gamma(j+1) = \int_0^\infty t^j e^{-t} dt, \quad (24) \quad P_1 = \sum_{n=1}^\infty \ln \left(1 + \exp \left(u_\mu - \frac{u_{0V} k_{m\perp}^2 n^2}{4x_0^2 x_\lambda^2} \right) \right), \quad (26)$$

$$P_2 = \sum_{n=1}^\infty \frac{u_{0V} k_{m\perp}^2 n^2}{4x_0^2 x_\lambda^2} \ln \left(1 + \exp \left(u_\mu - \frac{u_{0V} k_{m\perp}^2 n^2}{4x_0^2 x_\lambda^2} \right) \right), \quad (27)$$

$$P_3 = \sum_{n=1}^\infty F_1 \left(u_\mu - \frac{u_{0V} k_{m\perp}^2 n^2}{4x_0^2 x_\lambda^2} \right). \quad (28) \quad \text{Косинус угла } \cos\theta \text{ в коэффициентах зеркальностей } q_{1n} \text{ и } q_{2n} \text{ (5) определяется через отношение скоростей:}$$

$$\cos\vartheta_n = \frac{v_{zn}}{v} = \frac{\frac{nk_{m\perp}\sqrt{u_{0V}}}{2x_0x_\lambda}}{\sqrt{k_{m\perp}^3 + \left(\frac{nk_{m\perp}\sqrt{u_{0V}}}{2x_0x_\lambda} \right)^2}}, \quad (29)$$

где $u_\perp = \varepsilon_\perp / (k_B T)$.

Выражения для удельной электропроводности $\sigma_\parallel$, коэффициентов Холла R_H и магнетосопротивления $\kappa_\perp$ (14) выглядят следующим образом:

$$\sigma_\parallel = \sigma_0 \Sigma(x_0, y_0, x_\lambda, k_{m\perp}, \beta, g_1, g_2), \quad \sigma_0 = n_{cV} e^2 \tau_V / m_0, \quad (30)$$

$$\sigma_{0\parallel} = \sigma_0 \Sigma_0(x_0, y_0, x_\lambda, k_{m\perp}, g_1, g_2), \quad \sigma_0 = n_{cV} e^2 \tau_V / m_0, \quad (31)$$

$$R_H = R_{H0} A_H(x_0, y_0, x_\lambda, k_{m\perp}, \beta, g_1, g_2), \quad R_{H0} = 1 / (n_{cV} e c), \quad (32)$$

$$\kappa_\perp = \kappa_{\perp 0} D_\perp(x_0, y_0, x_\lambda, k_{m\perp}, \beta, g_1, g_2), \quad \kappa_{\perp 0} = (\sigma_0 R_{H0})^2, \quad (33)$$

$$\Sigma = \frac{P_1 \sqrt{u_{0V}} \tau_\beta}{F_{1/2}(u_\mu) x_\lambda \sqrt{\pi}} \times \frac{\left(z_0 - \frac{a_q}{4P_1 x_0 x_\lambda} \right)^2 + \left(\frac{x_0 \beta}{k_{m\perp}} - \frac{b_q}{2P_1 x_0 x_\lambda} \right)^2}{z_0 \left(z_0^2 + \frac{x_0^2 \beta^2}{k_{m\perp}^2} \right) + \frac{1}{4P_1 x_0 x_\lambda} \left(a_q \left(\frac{x_0^2 \beta^2}{k_{m\perp}^2} - z_0^2 \right) - 4z_0 b_q \frac{x_0 \beta}{k_{m\perp}} \right)}, \quad (34)$$

$$\Sigma_0 = \frac{P_1 \sqrt{u_{0V}}}{F_{1/2}(u_\mu) x_\lambda \sqrt{\pi} z_0} \left(1 - \frac{a_{0q}}{4P_1 x_0 x_\lambda z_0} \right), \quad (35)$$

$$A_H = \frac{F_{1/2}(u_\mu) x_\lambda \sqrt{\pi}}{\beta P_1 \sqrt{u_{0V}} \tau_\beta} \times \frac{\frac{x_0 \beta}{k_{m\perp}} \left(z_0^2 + \frac{x_0^2 \beta^2}{k_{m\perp}^2} \right) + \frac{k_{m\perp}}{2P_1 x_0 x_\lambda} \left(b_q \left(z_0^2 - \frac{x_0^2 \beta^2}{k_{m\perp}^2} \right) - z_0 a_q \frac{x_0 \beta}{k_{m\perp}} \right)}{\left(z_0 - \frac{a_q}{4P_1 x_0 x_\lambda} \right)^2 + \left(\frac{x_0 \beta}{k_{m\perp}} - \frac{b_q}{2P_1 x_0 x_\lambda} \right)^2}, \quad (36)$$

$$D_{\perp} = \frac{\Sigma_0 - \Sigma}{\Sigma_0 \beta^2}, \tag{37}$$

$$a_q = \sum_{n=1}^{\infty} n \int_0^{\infty} \left(-\frac{\partial f_0}{\partial u_{\perp}} \right) u_{\perp} A_1(\Omega_{1n}, \Omega_{2n}) du_{\perp}, \tag{38}$$

$$a_{0q} = \sum_{n=1}^{\infty} n \int_0^{\infty} \left(-\frac{\partial f_0}{\partial u_{\perp}} \right) u_{\perp} A_0(\Omega_{1n0}) du_{\perp}, \tag{39}$$

$$b_q = \sum_{n=1}^{\infty} n \int_0^{\infty} \left(-\frac{\partial f_0}{\partial u_{\perp}} \right) u_{\perp} A_2(\Omega_{1n}, \Omega_{2n}) du_{\perp}, \tag{40}$$

$$A_0(\Omega_{1n0}) = \frac{(1 - \exp(-\Omega_{1n0}))(2 - q_1 - q_2 + (q_1 + q_2 - 2q_1q_2) \exp(-\Omega_{1n0}))}{1 - q_1q_2 \exp(-2\Omega_{1n0})}, \tag{41}$$

$$A_1(\Omega_{1n}, \Omega_{2n}) = \{ (2 - q_1 - q_2) + q_1q_2(q_1 + q_2 - 2q_1q_2) \exp(-4\Omega_{1n}) - 2(1 - q_1)(1 - q_2) \exp(-\Omega_{1n})(1 - q_1q_2 \exp(-2\Omega_{1n})) \cos \Omega_{2n} - [q_1 + q_2 - q_1q_2(q_1 + q_2)] \exp(-2\Omega_{1n}) \cos(2\Omega_{2n}) \} / \{ (1 + q_1^2 q_2^2 \exp(-4\Omega_{1n}) - 2q_1q_2 \exp(-2\Omega_{1n}) \cos(2\Omega_{2n})) \}, \tag{42}$$

$$A_2(\Omega_{1n}, \Omega_{2n}) = \{ (1 - q_1)(1 - q_2) \exp(-\Omega_{1n})(1 + q_1q_2 \exp(-2\Omega_{1n})) + [q_1 + q_2 + q_1q_2(q_1 + q_2 - 4)] \exp(-2\Omega_{1n}) \cos(\Omega_{2n}) \} \sin(\Omega_{2n}) / \{ (1 + q_1^2 q_2^2 \exp(-4\Omega_{1n}) - 2q_1q_2 \exp(-2\Omega_{1n}) \cos(2\Omega_{2n})) \}. \tag{43}$$

Здесь σ_0 – статическая электропроводность, Σ и Σ_0 – безразмерная удельная электропроводность в присутствии и отсутствии магнитного поля соответственно, R_{H0} – коэффициент Холла в случае толстой пленки ($a \gg \Lambda$, $a \gg \lambda_{BV}$), A_H – безразмерный коэффициент Холла, $D_{\perp}$ – безразмерный коэффициент магнетосопротивления.

пературе газа свободных носителей заряда (электронов, дырок). Функция распределения Ферми–Дирака примет ступенчатый вид.

$$k_0 = \frac{1}{3} \left(\frac{2}{k_{m\perp}} + k_{m\perp}^2 \right), \quad N_0 = \frac{2x_0x_{\lambda}}{k_{m\perp}\sqrt{k_0}}, \tag{44}$$

4. ПРЕДЕЛЬНЫЕ СЛУЧАИ

1. Случай вырожденного электронного газа ($\exp(u_{\mu}) \gg 1$).

Данный случай соответствует высокой концентрации, малой эффективной массе и низкой тем-

$$P_{11} = \sum_{n=1}^{\text{int}(N_0)} \left(1 - \frac{n^2}{N_0^2} \right), \quad P_{21} = \sum_{n=1}^{\text{int}(N_0)} \frac{n^2}{N_0^2} \left(1 - \frac{n^2}{N_0^2} \right), \tag{45}$$

$$P_{31} = \frac{1}{2} \sum_{n=1}^{\text{int}(N_0)} \left(1 - \frac{n^2}{N_0^2} \right)^2, \tag{46}$$

$$\Sigma = \frac{3P_{11}\tau_{\beta}\sqrt{k_0}}{4x_{\lambda}} \times \frac{\left(z_0 - \frac{a_{q1}}{4P_{11}x_0x_{\lambda}} \right)^2 + \left(\frac{x_0\beta}{k_{m\perp}} - \frac{b_{q1}}{2P_{11}x_0x_{\lambda}} \right)^2}{z_0 \left(z_0^2 + \frac{x_0^2\beta^2}{k_{m\perp}^2} \right) + \frac{1}{4P_{11}x_0x_{\lambda}} \left(a_{q1} \left(\frac{x_0^2\beta^2}{k_{m\perp}^2} - z_0^2 \right) - 4z_0b_{q1} \frac{x_0\beta}{k_{m\perp}} \right)}, \tag{47}$$

$$\Sigma_0 = \frac{3P_{11}\sqrt{k_0}}{4x_{\lambda}z_0} \left(1 - \frac{a_{0q1}}{4P_{11}x_0x_{\lambda}z_0} \right), \tag{48}$$

$$A_H = \frac{4x_\lambda}{3\beta P_{11}\tau_\beta\sqrt{k_0}} \times \frac{\frac{x_0\beta}{k_{m\perp}} \left(z_0^2 + \frac{x_0^2\beta^2}{k_{m\perp}^2} \right) + \frac{k_{m\perp}}{2P_{11}x_0x_\lambda} \left(b_{q1} \left(z_0^2 - \frac{x_0^2\beta^2}{k_{m\perp}^2} \right) - z_0 a_{q1} \frac{x_0\beta}{k_{m\perp}} \right)}{\left(z_0 - \frac{a_{q1}}{4P_{11}x_0x_\lambda} \right)^2 + \left(\frac{x_0\beta}{k_{m\perp}} - \frac{b_{q1}}{2P_{11}x_0x_\lambda} \right)^2}, \quad (49)$$

$$a_{q1} = \sum_{n=1}^{\text{int}(N_0)} n \left(1 - \frac{n^2}{N_0^2} \right) A_1(\Omega_{1n}, \Omega_{2n}), \quad (50)$$

$$a_{0q1} = \sum_{n=1}^{\text{int}(N_0)} n \left(1 - \frac{n^2}{N_0^2} \right) A_0(\Omega_{1n0}), \quad (51)$$

$$b_{q1} = \sum_{n=1}^{\text{int}(N_0)} n \left(1 - \frac{n^2}{N_0^2} \right) A_2(\Omega_{1n}, \Omega_{2n}). \quad (52)$$

Данный случай соответствует низкой концентрации, высокой эффективной массе и высокой температуре газа свободных носителей заряда (электронов, дырок). Функция распределения Ферми–Дирака примет вид классического распределения Максвелла–Больцмана.

$$u_{0V} = \frac{5}{6} \left(\frac{2}{k_{m\perp}} + k_{m\perp}^2 \right), \quad P_{12} = \sum_{n=1}^{\infty} \exp \left(-\frac{u_{0V} k_{m\perp}^2 n^2}{4x_0^2 x_\lambda^2} \right) \quad (53)$$

$$P_{22} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{u_{0V} k_{m\perp}^2 n^2}{4x_0^2 x_\lambda^2} \exp \left(-\frac{u_{0V} k_{m\perp}^2 n^2}{4x_0^2 x_\lambda^2} \right) / P_{12}, \quad (54)$$

2. Случай невырожденного электронного газа ($\exp(-u_\mu) \gg 1$).

$$\Sigma = \frac{P_{12}\tau_\beta\sqrt{u_{0V}}}{x_\lambda\sqrt{\pi}} \times \frac{\left(z_0 - \frac{a_{q2}}{4P_{12}x_0x_\lambda} \right)^2 + \left(\frac{x_0\beta}{k_{m\perp}} - \frac{b_{q2}}{2P_{12}x_0x_\lambda} \right)^2}{z_0 \left(z_0^2 + \frac{x_0^2\beta^2}{k_{m\perp}^2} \right) + \frac{1}{4P_{12}x_0x_\lambda} \left(a_{q2} \left(\frac{x_0^2\beta^2}{k_{m\perp}^2} - z_H^2 \right) - 4z_0 b_{q2} \frac{x_0\beta}{k_{m\perp}} \right)}, \quad (55)$$

$$\Sigma_0 = \frac{P_{12}\sqrt{u_{0V}}}{x_\lambda\sqrt{\pi}z_0} \left(1 - \frac{a_{0q2}}{4P_{12}x_0x_\lambda z_0} \right), \quad (56)$$

$$A_H = \frac{x_\lambda\sqrt{\pi}}{\beta P_{12}\tau_\beta\sqrt{u_{0V}}} \times \frac{\frac{x_0\beta}{k_{m\perp}} \left(z_0^2 + \frac{x_0^2\beta^2}{k_{m\perp}^2} \right) + \frac{k_{m\perp}}{2P_{12}x_0x_\lambda} \left(b_{q2} \left(z_0^2 - \frac{x_0^2\beta^2}{k_{m\perp}^2} \right) - z_H a_{q2} \frac{x_0\beta}{k_{m\perp}} \right)}{\left(z_0 - \frac{a_{q2}}{4P_{12}x_0x_\lambda} \right)^2 + \left(\frac{x_0\beta}{k_{m\perp}} - \frac{b_{q2}}{2P_{12}x_0x_\lambda} \right)^2}, \quad (57)$$

$$a_{q2} = \sum_{n=1}^{\infty} n \exp \left(-\frac{u_{0V} k_{m\perp}^2 n^2}{4x_0^2 x_\lambda^2} \right) \int_0^\infty u_\perp e^{-u_\perp} A_1(\Omega_{1n}, \Omega_{2n}) du_\perp, \quad (58)$$

$$a_{0q2} = \sum_{n=1}^{\infty} n \exp \left(-\frac{u_{0V} k_{m\perp}^2 n^2}{4x_0^2 x_\lambda^2} \right) \int_0^\infty u_\perp e^{-u_\perp} A_0(\Omega_{1n0}) du_\perp, \quad (59)$$

$$b_{q2} = \sum_{n=1}^{\infty} n \exp \left(-\frac{u_{0V} k_{m\perp}^2 n^2}{4x_0^2 x_\lambda^2} \right) \int_0^\infty u_\perp e^{-u_\perp} A_2(\Omega_{1n}, \Omega_{2n}) du_\perp. \quad (60)$$

Рис. 1. Зависимость $|D_{\perp}|$ в вырожденном случае (сплошные линии) и в невырожденном случае (пунктирные линии) от безразмерной толщины пленки x_0 при $k_{m1} = 0.59$, $y_0 = 0.1$, $\beta = 0.1$. Кривые 1, 2, 3 построены при $g_1 = g_2 = 0$; $g_1 = 0.01$, $g_2 = 0.02$; $g_1 = 0.03$, $g_2 = 0.04$ соответственно.

3. Случай зеркальных границ пленки ($g_1 = g_2 = 0$).

Для гладкой поверхности некоторые вспомогательные величины A_0 , A_1 , A_2 обращаются в нуль в независимости от толщины пленки. В итоге выражения (34)–(43) преобразуются следующим образом:

$$\Sigma = \frac{P_1 \sqrt{u_{0V}} \tau_{\beta}}{F_{1/2}(u_{\mu}) x_{\lambda} z_0 \sqrt{\pi}}, \quad A_H = \frac{F_{1/2}(u_{\mu}) x_{\lambda} x_0 \sqrt{\pi}}{P_1 \sqrt{u_{0V}} k_{m\perp}}, \quad (61)$$

Рис. 2. Зависимость $\arg(D_{\perp})$ в вырожденном случае (сплошные линии) и в невырожденном случае (пунктирные линии) от безразмерной толщины пленки x_0 при $k_{m\perp} = 0.59$, $y_0 = 0.1$, $\beta = 0.1$. Кривые 1, 2, 3 построены при $g_1 = g_2 = 0$; $g_1 = 0.01$, $g_2 = 0.02$; $g_1 = 0.03$, $g_2 = 0.04$ соответственно.

$$A_H = \frac{F_{1/2}(u_{\mu}) x_{\lambda} x_0 \sqrt{\pi}}{P_1 \sqrt{u_0} k_{m\perp}}, \quad D_{\perp} = \frac{1 - \tau_{\beta}}{\beta^2} \approx \frac{1}{6k_{m\perp}^2}. \quad (62)$$

В этом предельном случае коэффициенты Холла и магнетосопротивления не зависят от толщины пленки и от величины магнитного поля.

Рис. 3. Зависимость $|A_H|$ в вырожденном случае (сплошные линии) и в невырожденном случае (пунктирные линии) от безразмерной толщины пленки x_0 при $k_{m\perp} = 0.59$, $y_0 = 0.1$, $\beta = 0.1$. Кривые 1, 2, 3 построены при $g_1 = g_2 = 0$; $g_1 = 0.01$, $g_2 = 0.02$; $g_1 = 0.03$, $g_2 = 0.04$ соответственно.

5. АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ

Везде в расчетах будем использовать безразмерную поперечную эффективную массу для кремния Si, равную $k_{m\perp} = 0.59$.

На рис. 1–4 изображены зависимости модуля и аргумента безразмерных коэффициентов магнетосопротивления $D_{\perp}$ и Холла A_H от безразмерной толщины пленки x_0 . С увеличением толщины пленки

Рис. 4. Зависимость $\arg(A_H)$ в вырожденном случае (сплошные линии) и в невырожденном случае (пунктирные линии) от безразмерной толщины пленки x_0 при $k_{m1} = 0.59$, $y_0 = 0.1$, $\beta = 0.1$. Кривые 1, 2, 3 построены при $g_1 = g_2 = 0$; $g_1 = 0.01$, $g_2 = 0.02$; $g_1 = 0.03$, $g_2 = 0.04$ соответственно.

данные коэффициенты уменьшаются как по модулю, так и по аргументу, что связано не только с уменьшением вклада поверхностного рассеяния по сравнению с объемным рассеянием, но и с ро-

стом числа разрешенных энергетических состояний носителей заряда. На графиках присутствуют осцилляции для случая вырожденного электронного газа. Период этих осцилляций равен:

Рис. 5. Зависимость $|D_{\perp}|$ в вырожденном случае (сплошные линии) и в невырожденном случае (пунктирные линии) от безразмерной индукции магнитного поля β при $k_{m\perp} = 0.59$, $y_0 = 0.1$, $x_0 = 0.1$. Кривые 1, 2, 3 построены при $g_1 = g_2 = 0$; $g_1 = 0.01$, $g_2 = 0.02$; $g_1 = 0.03$, $g_2 = 0.04$ соответственно.

$$\frac{x_B}{N_0} = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{k_{m\perp} (2 + k_{m\perp}^3)}{3}}$$

В случае невырожденного электронного газа осцилляции пропадают из разброса по тепловым скоростям. С уменьшением шероховатости поверхно-

Рис. 6. Зависимость $\arg(D_{\perp})$ в вырожденном случае (сплошные линии) и в невырожденном случае (пунктирные линии) от безразмерной индукции магнитного поля β при $k_{m1} = 0.59$, $y_0 = 0.1$, $x_0 = 0.1$. Кривые 1, 2, 3 построены при $g_1 = g_2 = 0$; $g_1 = 0.01$, $g_2 = 0.02$; $g_1 = 0.03$, $g_2 = 0.04$ соответственно.

стей пленки относительное расхождение между случаями вырожденным и невырожденным электронным газом снижается. При зеркальном рассеянии коэффициенты не зависят от степени вырождения газа свободных носителей заряда (51), (52).

На рис. 5 и 6 построены зависимости модуля и аргумента безразмерного коэффициента магнетосопротивления $D_{\perp}$ от безразмерной индукции магнитного поля β . В скрещенном электрическом и магнитном поле траектория электро-

Рис. 7. Зависимость $|A_H|$ в вырожденном случае (сплошные линии) и в невырожденном случае (пунктирные линии) от безразмерной индукции магнитного поля β при $k_{m1} = 0.59$, $y_0 = 0.1$, $x_0 = 0.1$. Кривые 1, 2, 3 построены при $g_1 = g_2 = 0$; $g_1 = 0.01$, $g_2 = 0.02$; $g_1 = 0.03$, $g_2 = 0.04$ соответственно.

Рис. 8. Зависимость $\arg(A_H)$ в вырожденном случае (сплошные линии) и в невырожденном случае (пунктирные линии) от безразмерной индукции магнитного поля β при $k_{m1} = 0.59$, $y_0 = 0.1$, $x_0 = 0.1$. Кривые 1, 2, 3 построены при $g_1 = g_2 = 0$; $g_1 = 0.01$, $g_2 = 0.02$; $g_1 = 0.03$, $g_2 = 0.04$ соответственно.

нов в общем случае является трохоида. В случае сильного магнитного поля траектория носителей заряда вырождается в прямую, то есть случай сильного магнитного поля аналогичен случаю отсутствия данного магнитного поля, следова-

тельно, с ростом магнитного поля магнетосопротивление уменьшается как по модулю, так и по аргументу.

На рис. 7 и 8 представлены зависимости модуля и аргумента безразмерного коэффициента Холла

Рис. 9. Зависимость $|D_{\perp}|$ в вырожденном случае (сплошные линии) и в невырожденном случае (пунктирные линии) от параметров шероховатости поверхностей. $g_{1,2} = g_1 = g_2$ (кривые 1–3) и от коэффициентов зеркальностей поверхностей $q_{1,2} = q_1 = q_2$ (кривые 4–6) при $k_{ml} = 0.59$, $y_0 = 0.1$, $x_0 = 0.1$, $\beta = 0.1$. Кривые 1 и 4, 2 и 5, 3 и 6 построены при $x_0 = 0.1; 0.2; 0.3$ соответственно.

A_H от безразмерной индукции магнитного поля β . С ростом магнитного поля модуль коэффициента Холла возрастает, так как растет напряжение Холла, а аргумент (разность фаз между напряженностью Холла и плотности тока) снижается.

На рис. 9–12 построены зависимости модуля и аргумента безразмерных коэффициентов магнетосопротивления $D_{\perp}$ и Холла A_H от параметров шероховатости поверхностей $g_{1,2} = g_1 = g_2$ для модели Соффера и от коэффициентов зеркальностей по-

Рис. 10. Зависимость $\arg(D_{\perp})$ в вырожденном случае (сплошные линии) и в невырожденном случае (пунктирные линии) от параметров шероховатости поверхностей $g_{1,2} = g_1 = g_2$ (кривые 1–3) и от коэффициентов зеркальности поверхностей $q_{1,2} = q_1 = q_2$ (кривые 4–6) при $k_{ml} = 0.59$, $y_0 = 0.1$, $x_0 = 0.1$, $\beta = 0.1$. Кривые 1 и 4, 2 и 5, 3 и 6 построены при $x_0 = 0.1; 0.2; 0.3$ соответственно.

верхностей $q_{1,2} = q_1 = q_2$ и для модели Фукса. Максимум у всех зависимостей объясняется траекторией носителей заряда: электрон рассеивается, когда его продольная скорость максимальна. При полном

зеркальном отражении ($g_1 = g_2 = 0$, $q_1 = q_2 = 1$) значения совпадают. Наибольшее различие между расчетами наблюдается в диапазоне значений параметров шероховатости $g = 0.2–0.4$ ($q = 0.6–0.8$).

Рис. 11. Зависимость $|A_H|$ в вырожденном случае (сплошные линии) и в невырожденном случае (пунктирные линии) от параметров шероховатости поверхностей $g_{1,2} = g_1 = g_2$ (кривые 1–3) и от коэффициентов зеркальности поверхностей $q_{1,2} = q_1 = q_2$ (кривые 4–6) при $k_{m1} = 0.59$, $y_0 = 0.1$, $x_0 = 0.1$, $\beta = 0.1$. Кривые 1 и 4, 2 и 5, 3 и 6 построены при $x_0 = 0.1; 0.2; 0.3$ соответственно.

На рис. 13 построены зависимости теоретических и экспериментальных данных для пленки висмута [10]. Висмут чистоты 99.999% осаждали методом электронно-лучевого испарения в вакууме 10^{-6} Па. Образец помещен во магнитное по-

ле величиной $1T$. Метод определения проводимости пленки Vi был показан в статье [9]. Небольшое расхождение экспериментальных и теоретических результатов возможно связано с поликристаллической структурой пленки.

Рис. 12. Зависимость $\arg(A_H)$ в вырожденном случае (сплошные линии) и в невырожденном случае (пунктирные линии) от параметров шероховатости поверхностей $g_{1,2} = g_1 = g_2$ (кривые 1–3) и от коэффициентов зеркальности поверхностей $q_{1,2} = q_1 = q_2$ (кривые 4–6) при $k_{ml} = 0.59$, $y_0 = 0.1$, $x_0 = 0.1$, $\beta = 0.1$. Кривые 1 и 4, 2 и 5, 3 и 6 построены при $x_0 = 0.1; 0.2; 0.3$ соответственно.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В настоящей работе рассчитаны коэффициенты Холла и магнетосопротивления нанослоя в поперечном магнитном поле с учетом модели Соф-

фера и квантования энергии носителей заряда. Обнаружены осцилляции в зависимости коэффициентов Холла и магнетосопротивления от толщины пленки в случае вырожденного электронного газа. По периоду этих осцилляций мож-

Рис. 13. Зависимость коэффициента Холла тонкой пленки висмута от толщины. Точками обозначены экспериментальные данные [10], а сплошной кривой — теоретический расчет. Расчет выполнен при следующих параметрах: $\lambda = 400$ нм, $\lambda_B = 27$ нм, $k_{m\perp} = 0.17$, $g_{s1} = g_{s2} = 1.6$ нм.

но определить толщину пленки, эффективную массу. В случае зеркальных границ отсутствует зависимость гальваномагнитных коэффициентов от магнитного поля, так как не учитывалась зави-

симость времени релаксации от энергии. Для модели Соффера получаются большие значения коэффициентов Холла и магнетосопротивления, чем для модели Фукса.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Звездин А.К., Давыдова М.Д., Звездин К.А. // УФН. 2018. Т. 188. С. 1238.
2. Блинов М.И., Черненко В.А., Прудников В.Н., Асегуи-нолаза И.Р., Барандиаран Ж.М., Ладеранта Э., Ховайло В.В., Грановский А.Б. // ЖЭТФ. 2021. Т. 159. С. 546.
3. Семенчинский С.Г. Измерительная техника. 2021. Т. 1. С. 9.
4. Soffer S.B. // J. Appl. Phys. 1967. V. 38. P. 1710.
5. Ünal B. // AIP Advances. 2012. V. 2. P. 042145.
6. Chatterjee S., Meyerovich A.E. // Physical review. 2010. V. 81. P. 245409.
7. Bihun R.I., Stasyuk Z.V., Balitskii O.A. // Physica B: Condens. Matter. 2016. V. 487. P. 73.
8. Kuznetsova I.A., Savenko O.V., Romanov D.N. // JPSCS. 2021. V. 2056. P. 012018.
9. Kuznetsova I.A., Savenko O.V., Romanov D.N. // Phys. Lett. A. 2022. V. 427. P. 127933.
10. Демидов Е.В., Грабов В.М., Комаров В.А., Крушельницкий А.Н., Суслов А.В., Суслов М.В. // ФТП. 2019. Т. 63. С. 736.